# 2 μm GaSb 基被动锁模激光器重复频率变化的研究(特邀)

李 翔1, 汪 宏2, 乔忠良3, 张 牢4, 牛智川4, 佟存柱5, 刘重阳1

(1. 新加坡南洋理工大学 淡马锡实验室, 新加坡 新加坡 637553;

2. 新加坡南洋理工大学 电子与电气工程学院, 新加坡 新加坡 639798;

3. 海南师范大学物理与电子工程学院,海南海口 571158;

4. 中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室,北京100083:

5. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发光学及应用国家重点实验室,吉林长春 130033)

摘 要: 半导体锁模激光器产生的高重复频率的光脉冲序列在众多领域都有着广泛的应用,而对于绝 大多数应用,一个固定而准确的重复频率是必须的。由于此种激光器的重复频率主要由激光器波导的 有效折射率和腔长来确定,激光器制成以及解理时的不确定性就可能会给其重复频率带来偏差。为了 弄清此种激光器的各种工作条件会怎样影响其重复频率从而对上述的偏差进行补偿,设计并制成了一 种 2 μm GaSb 基单量子阱锁模激光器。激光器采用两段式结构(增益区,饱和吸收体区)并可以在高 达 60 ℃ 实现稳定的锁模工作模式。系统地记录了此激光器重复频率随偏置条件 (增益区电流,饱和 吸收体区电压)以及工作温度的变化规律,并且对产生这些变化的原因进行了分析。这些工作能够让 人们更加清楚地认识锁模激光器的特性,从而更好地达到各种应用所需要的重复频率。 关键词:半导体锁模激光器; 重复频率; GaSb 基材料; 2 um 波段 中图分类号: TN248 文献标志码: A DOI: 10.3788/IRLA20201054

# Repetition frequency variation of a 2 µm GaSb-based passively mode-locked laser (Invited)

Li Xiang<sup>1</sup>, Wang Hong<sup>2</sup>, Qiao Zhongliang<sup>3</sup>, Zhang Yu<sup>4</sup>, Niu Zhichuan<sup>4</sup>, Tong Cunzhu<sup>5</sup>, Liu Chongyang<sup>1</sup>

(1. Temasek Laboratories, Nanyang Technological University, Singapore 637553, Singapore;

2. School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore 639798, Singapore;

3. School of Physics and Electronic Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158, China;

4. State Key Lab for Superlattices and Microstructures, Institute of Semiconductors,

Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China;

5. State Key Lab of Luminescence and Applications, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics,

Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China)

Abstract: Multi-gigahertz optical pulse trains generated from mode-locked semiconductor lasers are promising for a number of applications in many areas. For most of these applications, a fixed and stable pulse repetition frequency is necessary. Since the repetition frequency of such lasers is primarily determined by the effective refractive index of the laser waveguide and the laser cavity length, uncertainties during device fabrication as well as cleaving process may bring deviations to the repetition frequency. To gain better knowledge of how working

作者简介:李翔(1989-), 男, 博士, 研究员, 主要从事红外Ⅲ-V 族半导体激光器, Ⅲ-V 族/硅光子集成方面的研究。Email: x.li@ntu.edu.sg

收稿日期:2020-10-15; 修订日期:2020-11-20

基金项目:新加坡国家研究基金会 (NRF-CRP12-2013-04); 中国国家自然科学基金 (61964007, 61790583); 广东省重点领域研发计划项目 (2020B0303020001)

conditions of such lasers effect their repetition frequency and thus compensate the above-mentioned deviations, a novel 2  $\mu$ m InGaSb/AlGaAsSb single quantum well (SQW) mode-locked laser (MLL) was presented in this work. It has a two-section configuration (gain section and saturable absorber section separated by an electrical isolation region) and stable mode locking was achieved in this laser under a variety of bias conditions up to 60 °C. Repetition frequency variations of this mode-locked laser with bias condition (gain section current  $I_g$ , absorber section voltage  $V_a$ ) and working temperature (T) were systematically recorded, and the mechanisms behind these variations were analyzed. It is believed that this work enables us to have a better understanding of passively mode-locked semiconductor lasers and is of interest to better meet the application-required frequencies.

Key words:mode-locked semiconductor lasers;repetition frequency;GaSb-based material system;2 μm wavelength band

## 0 引 言

高重复频率的超短光脉冲序列在光通信/存储, 传感,激光雷达,时钟信号和种子光产生等领域都有 着广泛的应用<sup>[1-6]</sup>。半导体锁模激光器由于具备灵活 的波长调节、体积小巧、高效率,能够方便地电泵浦, 以及能够跟硅光子进行集成等优点,成为了一种用于 产生这种光脉冲序列的理想光源,在近年来引起了人 们的广泛关注。除此之外,半导体锁模激光器典型的 两段式/多段式布局大大简化了它的结构,并且使人 们能够得到一体化的单片器件。

在几乎所有上述提到的应用中,一个固定而准 确的重复频率是必须的,有时还需要能够在小范围 内进行调节。已知锁模激光器的重复频率 f 由激光 器波导的有效折射率  $n_{eff}$  和腔长 L 通过公式  $f=c/2n_{eff}L$ 进行确定,所以首要的且能够简单控制f的因素便是 解理时形成的腔长L,然而半导体激光器在解理时普 遍存在着一定的不确定性,也就是说腔长并不能绝对 精确地进行控制,这就需要找出方法来对重复频率进 行微调。已知锁模激光器的偏置条件(增益区电流 Ig,饱和吸收体区电压 Va)会对重复频率产生影响,比 如 Sadeev 等人已经报导由于偏置条件的变化使重复 频率产生了多达 300 MHz 的变化<sup>[7]</sup>, 这就能够很大程 度上弥补解理带来的不确定性。然而,还有另一个能 够显著影响重复频率的因素,那就是工作温度(T),其 对半导体锁模激光器重复频率的影响,尤其是对长波 长 GaSb 基锁模激光器的影响则鲜有提及, 然而高温 环境在上述的很多应用中都是不可避免的。综上,研 究半导体重复频率随各个因素的变化是很有必要的, 这能够让人们更加清楚地认识锁模激光器的特性,从

#### 而更好地使其达到各种应用需要的重复频率。

文中,笔者系统地记录了一种工作在2μm 波段 的 InGaSb/AlGaAsSb 单量子阱锁模激光器在稳定锁 模状态下重复频率随偏置条件和工作温度的变化,并 且对产生这些变化的原因进行了分析。

#### 1 激光器概况

此次实验用于加工锁模激光器的外延片是使用 分子束外延的方法在 n 型掺杂的 GaSb 衬底上生长得 到的。外延结构包括了一个 10 nm 宽的 In<sub>0.2</sub>Ga<sub>0.8</sub>Sb 单量子阱,量子阱两侧是 270 nm 厚的与 GaSb 晶格匹 配的 Al<sub>0.25</sub>GaAsSb。完整的外延结构以及器件加工方 法可以参考笔者团队之前的工作<sup>[8]</sup>。文中用于测试的锁 模激光器条宽约为 5 μm,这使它能够实现单横模工 作。增益区和饱和吸收体区的长度分别为 1.89 mm 和 0.23 mm,两者之间被一个宽度为 10 μm 的隔离沟 隔开,隔离电阻大约为 1.1 kΩ。激光器的腔面没有键 膜。当工作在稳定的锁模状态时,增益区加正向偏压 (*I*g),同时饱和吸收体区一般需要加反向偏压 (*V*a)。锁 模激光器的工作温度由一个电制冷器进行控制。

图 1 给出了当饱和吸收体区开路时 (*V*<sub>a</sub>=0 V) 激 光器在不同工作温度下出射光功率 (从增益区腔面测 试得到) 随注入电流变化的曲线 (*L*-I)。此激光器可以 在连续模式 (cw) 下至少工作到 60 ℃。可以观察到在 阈值处光功率出现了一个突然的增加,这一现象在包 含饱和吸收体的器件中普遍存在<sup>[9-10]</sup>,它主要归因于 当激光器激射时饱和吸收体中载流子的迅速增加,而 电场在 *V*<sub>a</sub>=0 时并不足以将载流子从量子阱中迅速扫 出,这一过程减弱了饱和吸收体的吸收,从而导致了 光功率的跳变。



图 1 当 V<sub>a</sub>=0 V, 激光器在不同温度下出射光功率随注入电流变化的 曲线

Fig.1 L-I curves of the tested laser at different temperatures when  $V_a=0$  V

被测试的激光器在至少 60 ℃ 下都在很大范围的 偏置条件达到了稳定的锁模状态。图 2 给出了 20 ℃ 时的一个典型的射频 (RF) 谱线 (*I*g=180 mA, *V*a=-2 V)。 谱线由一个高速光探测器 (EOT ET-5000F) 后接一个 50 GHz 的 RF 频谱分析仪 (Agilent N9030A) 测量得 到。从图中可以看出,位于 13.34 GHz 处的锁模激光 器的基础重复频率具有高达 55 dB 的信噪比。这一 基础重复频率对应于光子在 2.94 mm 长的激光谐振 腔中走一个来回所需要的时间。位于 26.68 GHz 处的 二次谐波也可以在图中清晰的看到。图 2 的插图 (上) 还给出了放大的基频 RF 信号,信号的半高宽约 为 60 kHz,表明了激光器非常有效的锁模机制并且具 有较低的相位噪声。图 2 的另一个插图 (下)则是在



图 2 在 20 ℃ 时的一个典型的 RF 谱线 (*I*g=180 mA, *V*a=-2 V)。插 图 (上)给出了放大的基频 RF 信号, 插图 (下)则给出了光脉冲 序列

Fig.2 A typical RF spectrum at 20 °C under the bias condition of  $I_g$ = 180 mA,  $V_a$ =-2 V. The upper inset shows the RF signal at the fundamental repetition rate, while the lower inset shows the pulse train 示波器上 (DSO 93004L) 观察到的光脉冲序列, 两个 相邻脉冲间的时间间隔约为 75 ps, 对应于 13.34 GHz 的基础重复频率。

激光器在与图 2 相同偏压条件 (*I*g=180 mA, *V*a= -2 V)下的光谱在图 3 中给出。它可以完美地被高斯 曲线拟合,这说明超短光脉冲的包络也应为高斯 型。光谱的中心波长位于约 1958 nm 处,半高宽约为 7.4 nm,至少有超过 40 个纵模被锁为了同相位。如果 假设啁啾现象并不明显,此时高斯型脉冲的时间-带 宽乘积约为 0.441,则激光器理论上能达到的最短的 脉冲宽度大约为 760 fs。



图 3 在与图 2 相同偏压条件 (Ig=180 mA, Va=-2 V) 下的光谱 Fig.3 Optical spectrum under the same bias condition as that in Fig. 2 (Ig=180 mA, Va=-2 V)

### 2 实验结果与分析

接下来具体来看激光器重复频率的变化。首先,  $V_a$ 被设定在-1 V 保持不变,这是一个适中的反向偏 压。图 4(a) 给出了 20、40、60 ℃ 时重复频率随  $I_g$  的 变化趋势。从图中可以看出,在各个温度下,重复频 率都随着  $I_g$ 线性降低,不同温度下降低的速度有所不 同,分别是-0.60、-0.29、-0.15 MHz/mA。随  $I_g$  的这 个下降趋势已经在两段式锁模激光器中被广泛观察 到<sup>[4,7]</sup>。造成它的原因主要是注入电流增大引起的温 度上升。具体来说,包括热膨胀导致的腔长变长,禁 带收缩造成的有效折射率增大等等。

另一方面,从图 4(a)中可以看出:重复频率随着 工作温度(T)的升高整体出现了明显的上升。笔者认 为造成这一现象的主要原因是温度升高时激光器波 长的红移,进而降低了有效折射率,图 4(b)很明显地 展示了这个波长变化。当然,温度上升时,上一段提





Fig.4 (a) Repetition frequency as a function of  $I_g$ ; (b) Corresponding spectra change at three different temperature ( $V_a$  was fixed at -1 V)

到的使得重复频率下降的效应也都存在。所以当工 作温度升高时,两个对重复频率施加相反作用的过程 同时存在,共同作用于重复频率。图 5 对这个过程进 行了总结。在图 4(a) 展示的 Ig 范围内,整体来说波长 改变造成的折射率变化是占优势的,除了在 150 mA 左右时,两个过程相互抵消。

下一步,将 *I*g 设定在了 190 mA 保持不变,这个电流远高于 20、40、60 ℃ 时激光器激射的阈值。如图 6



图 5 工作温度升高时激光器重复频率的变化原理。RI:有效折射率, L:激光器腔长

Fig.5 Frequency variation mechanism caused by operation temperature rise. RI: effective refractive index, L: cavity length

所示,在每个温度下重复频率随 Va 的变化趋势保持 一致:在比较小的反偏时上升,然后保持平稳,最后缓 慢下降。其他的课题组也报导了这个上升的过程<sup>[7]</sup>, 而另一些课题组则观察到了下降的过程<sup>[3,11]</sup>。在笔者 看来,这整个过程仍然是由两个对立的过程共同作用 形成的。首先,当反偏增大时,饱和吸收体会引入更 大的损耗,增益区的有源区中载流子的浓度要增大来 弥补这些损耗,从而由于等离子体色散效应,增益区 的有效折射率会下降从而使得重复频率增大。另一 方面,更大的反向偏压使得饱和吸收体区有了更显著 的禁带收缩,从而增大了饱和吸收体区的有效折射 率。这两个过程总结在了图 7 中,它们共同作用造成 了图 6(a)中重复频率的变化趋势,图 7 中,RI 为有效 折射率。

跟之前同样的原因,图 6(a) 中工作温度升高时波 长的红移使得重复频率整体变得更高。当激光器工 作在 20 和 40 ℃ 时,温度升高导致的两个相反的作用 在 *V*<sub>a</sub>=-1.6 V 时互相抵消,使被测激光器在两个不同 温度下呈现出了非常接近的重复频率。

除此之外图 4 和图 6 还有值得注意的一点, 40 ℃时的光谱要比 20 ℃时有了显著的展宽。以 图 4(b)中两个温度下两个形状对称的光谱为例,半高 宽从 20 ℃时的 2.7 nm 变为 40 ℃时的 7.4 nm, 几乎 扩大了 3 倍。图 6(b)在 40 ℃下更大的反偏电压时甚 至进一步展宽到了 12.4 nm,甚至比很多基于量子点 的半导体锁模激光器的光谱都要宽<sup>[2,7,9]</sup>。40 ℃时更 宽的光谱表明此时有更多的纵模被锁为了同相位,原 因可能是由于 40 ℃ 时增益带宽变宽造成的。更宽的 光谱不仅为得到更窄的光脉冲提供了可能性,同时当 把锁模激光器当做多波长光源时,也有更多的波段可 以选择。





Fig.6 (a) Repetition frequency as a function of V<sub>a</sub> (I<sub>g</sub> was fixed at 190 mA);
(b) Corresponding spectra change

综上, 文中展示了一种 2 μm InGaSb/AlGaAsSb 单量子阱锁模激光器。激光器可以在高达 60 ℃ 实现 稳定的锁模工作模式。笔者系统地记录了其重复频 率随三个主要因素 (*I*g, *V*a, *T*)的变化规律。并且对产 生这些变化的原因进行了分析。这些工作能够让人 们对如何改变两段式锁模激光器重复频率有一个更 加清楚的认识, 从而指导人们对激光器进行调节以使 其达到实际应用所需的频率。



图 7 饱和吸收体电压 Va 时激光器重复频率的变化原理

Fig.7 Frequency variation mechanism caused by  $V_a$  changing to a more negative value

#### 参考文献:

- Rafailov E U, Cataluna M A, Sibbett W. Mode-locked quantumdot lasers [J]. *Nature photonics*, 2007, 1(7): 395-401.
- [2] Thompson M G, Rae A R, Xia M, et al. InGaAs quantum-dot mode-locked laser diodes [J]. *IEEE Journal of Selected Topics* in Quantum Electronics, 2009, 15(3): 661-672.
- [3] Kuntz M, Fiol G, Laemmlin M, et al. High-speed mode-locked quantum-dot lasers and optical amplifiers [J]. *Proceedings of the IEEE*, 2007, 95(9): 1767-1778.
- [4] Merghem K, Teissier R, Aubin G, et al. Passive mode locking of a GaSb-based quantum well diode laser emitting at 2.1 μm [J]. *Applied Physics Letters*, 2015, 107(11): 111109.
- [5] Holc K, Weig T, Pletschen W, et al. Picosecond pulse generation in monolithic GaN-based multi-section laser diodes[C]//Gallium Nitride Materials and Devices VIII. International Society for Optics and Photonics, 2013, 8625: 862515.
- [6] Kemal J N, Marin-Palomo P, Panapakkam V, et al. Coherent WDM transmission using quantum-dash mode-locked laser diodes as multi-wavelength source and local oscillator [J]. *Optics express*, 2019, 27(22): 31164-31175.
- [7] Sadeev T, Arsenijević D, Franke D, et al. 1.55 μm mode-locked quantum-dot lasers with 300 MHz frequency tuning range [J].
   Applied Physics Letters, 2015, 106(3): 031114.
- [8] Li X, Wang H, Qiao Z, et al. High temperature characteristics of a 2 μm InGaSb/AlGaAsSb passively mode-locked quantum well laser [J]. *Applied Physics Letters*, 2019, 114(22): 221104.
- [9] Huang X, Stintz A, Li H, et al. Passive mode-locking in 1.3 μm two-section InAs quantum dot lasers [J]. *Applied Physics Letters*, 2001, 78(19): 2825-2827.
- [10] Sulmoni L, Lamy J M, Dorsaz J, et al. Static and dynamic properties of multi-section InGaN-based laser diodes [J]. *Journal of Applied Physics*, 2012, 112(10): 103112.
- [11] Thompson M G, Rae A, Sellin R L, et al. Subpicosecond highpower mode locking using flared waveguide monolithic quantum-dot lasers [J]. *Applied Physics Letters*, 2006, 88(13): 133119.